

FORM PTO-1595 (modified)
(Rev 6-93)

RECORDATION FORM COVER SHEET PATENTS ONLY

To the Director of the United States Patent and Trademark Office: Please record the attached original documents or copies thereof.

1. Name of conveying party(ies):

**Takahiro TANEDA
Koso FUJINO
Kazuya OHMATSU**

Additional conveying party(ies) attached? **NO**

2. Name and address of receiving party(ies):

**SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka, 530-0054 JAPAN**

**INTERNATIONAL SUPERCONDUCTIVITY
TECHNOLOGY CENTER, THE JURIDICAL
FOUNDATION
10-13, Shinonome 1-chome, Koto-ku
Tokyo 135-0062 Japan**

3. Nature of conveyance:

ASSIGNMENT

Execution Date: **July 17, 2003**

Additional name(s) & address(es) attached? **NO**

4. Application number(s) or patent number(s):

If this is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

A. Patent Application Number(s):
10/467,337

B. Patent Number(s):

Additional numbers attached? **NO**

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

**Ted R. Rittmaster
FOLEY & LARDNER LLP
555 South Flower Street Suite 3500
Los Angeles, California 90071-2411**

6. Total number of applications/patents involved: **1**

7. Total fee (37 C.F.R. § 3.41): **\$40.00**

Check Enclosed
 Authorized to be charged to credit card
Authorized to be charged to deposit account

8. Payment Information

a. Credit Card Last 4 Numbers **1268**
Expiration Date **11/30/2011**
b. Deposit account number **19-0741**
Authorized User Name

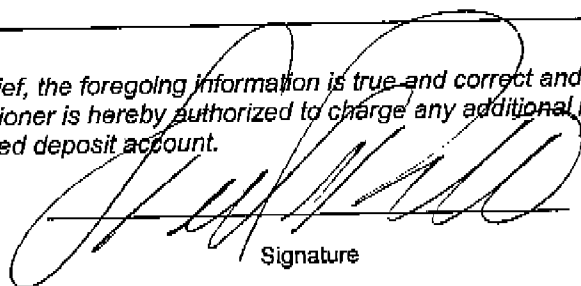
DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature:

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document. The Commissioner is hereby authorized to charge any additional recordation fees which may be required in this matter to the above-identified deposit account.

Ted R. Rittmaster

Name of person signing



Signature

4-28-09

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: **2**

OP \$40.00 10467337

FORM PTO-1595 (modified)

(Rev 6-28)

12-15-2003



102622538

COVER SHEET

LY DT15 Rec'd PCT/PTO 21 AUG 2003

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Patent and Trademark Office

and the attached original documents or copies thereof.

To the Director of the United States Patent and Trademark Office

1. Name of conveying party(ies):

Takahiro TANEDA
Koso FUJINO
Kazuya OHMATSU

8-21-03

2. Name and address of receiving party(ies):

SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku
Osaka-shi, Osaka, 530-0054 JAPAN;
and
INTERNATIONAL SUPERCONDUCTIVITY
TECHNOLOGY CENTER, the Juridical Foundation
6F, Eishin-Kaihatsu Bldg., 34-3, Shimbashi 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan
34-3. Shimbashi 5-chome. Minato-ku. Japan

Additional conveying party(ies) NO

3. Nature of conveyance:

ASSIGNMENT

Execution Date:

July 17, 2003

Additional name(s) & address(es) attached? NO

4. Application number(s) or patent number(s):

20467337

If this is being filed together with a new application, the execution date of the application is:

July 17, 2003

A. Patent Application Number(s):

B. Patent Number(s):

Additional numbers attached? NO

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:

David A. Blumenthal
FOLEY & LARDNER
Washington Harbour
3000 K Street, N.W., Suite 500
Washington, D.C. 20007-5143

6. Total number of applications/patents involved: 1

7. Total fee (37 C.F.R. § 3.41): \$40.00

Check Enclosed

Charge to deposit account

8. Deposit account number: 19-0741

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature:

To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document. The Commissioner is hereby authorized to charge any additional recordation fees which may be required in this matter to the above-identified deposit account.

David A. Blumenthal

Michael M. Tilib
Reg No. 34,717

August 21, 2003

Name of person signing

Signature

Date

Total number of pages including cover sheet, attachments, and document: 2

ASSIGNMENT

For good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, each undersigned inventor has sold and assigned, and by these presents hereby sells and assigns, unto

name and address of assignee

(1) Sumitomo Electric Industries, Ltd.; and
 (2) International Superconductivity Technology Center,
 the Juridical Foundation
 of (1) 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan
 (2) 6F, Eishin-Kaihatsu Bldg., 34-3, Shimbashi 5-chome, Minato-ku,
 Tokyo, Japan

(hereinafter ASSIGNEE) all right, title and interest for the United States, its territories and possessions in and to this invention relating to
 Stacked Film and Deposition Method
 as set forth in this United States Patent Application

check one

- executed concurrently herewith
 executed on _____
 Serial No. _____ Filed _____

in and to said United States Patent Application including any and all divisions or continuations thereof and in and to any and all Letters Patent of the United States which may issue on any such application or for said invention, including any and all reissues or extensions thereof, to be held and enjoyed by said ASSIGNEE, its successors, legal representatives and assigns to the full end of the term or terms for which any and all such Letters Patent may be granted as fully and entirely as would have been held and enjoyed by the undersigned had this Assignment not been made;

Each of the undersigned hereby authorizes and requests the Commissioner of Patents and Trademarks to issue any and all such Letters Patent to said ASSIGNEE, its successors or assigns in accordance herewith;

Each of the undersigned warrants and covenants that he has the full and unencumbered right to sell and assign the interests herein sold and assigned and that he has not executed and will not execute any document or instrument in conflict herewith;

Each of the undersigned further covenants and agrees he will communicate to said ASSIGNEE, its successors, legal representatives or assigns all information known to him relating to said invention or patent application and that he will execute and deliver any papers, make all rightful oaths, testify in any legal proceedings and perform all other lawful acts deemed necessary or desirable by said ASSIGNEE, its successors, legal representatives or assigns to perfect title to said invention, to said application including divisions and continuations thereof and to any and all Letters Patent which may be granted therefor or thereon, including reissues or extensions, in said ASSIGNEE, its successors, or assigns or to assist said ASSIGNEE, its successors, legal representatives or assigns in obtaining, reissuing or enforcing Letters Patent of the United States for said invention;

Each of the undersigned hereby grants the firm of FOLEY & LARDNER the power to insert in this Assignment any further identification which may be necessary or desirable to comply with the rules of the U.S. Patent and Trademark Office for recordation of this Assignment.

NAMES AND SIGNATURES OF INVENTORS		
Name: Takahiro TANEDA	Signature: <i>Takahiro Taneda</i>	Date: July 17, 2003
Name: Koso FUJINO	Signature: <i>Koso Fujino</i>	Date: July 17, 2003
Name: Kazuya OHMATSU	Signature: <i>Kazuya Ohmatsu</i>	Date: July 17, 2003
Name:	Signature:	Date:
NAMES AND SIGNATURES OF WITNESSES		
Name: Hideaki NISHIMA	Signature: <i>Hideaki Nishima</i>	Date: July 17, 2003
Name: Takuro AMIKURA	Signature: <i>Takuro Amikura</i>	Date: July 17, 2003

Note: *Prima facie* evidence of execution may optionally be obtained by execution of this document before a U.S. Consul or before a local officer authorized to administer oaths whose authority is proved by a certificate from a U.S. Consul.

DECLARATION

I, Nobuo ARAKAWA, c/o Fukami Patent Office, Nakanoshima Central Tower, 22nd Floor, 2-7, Nakanoshima 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan, declare:

that I know well both the Japanese and English languages;

that to the best of my knowledge and belief the English translation attached hereto is a true and correct partial translation of Certificate of Commercial Register Containing the History of All the Items Currently Recorded;

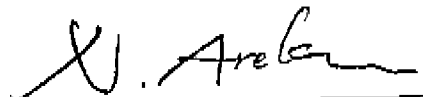
that all statements made of my own knowledge are true;

that all statements made on information and belief are believed to be true;

and

that the statements are made with the knowledge that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, under 18 USC 1001.

Dated: April 14, 2009



Nobuo ARAKAWA

PARTIAL ENGLISH TRANSLATION OF
CERTIFICATE OF COMMERCIAL REGISTER
CONTAINING THE HISTORY OF
ALL THE ITEMS CURRENTLY RECORDED

Name of Company International Superconductivity Technology
Center, the Juridical Foundation

Main Office 10-13, Shinonome 1-chome, Koto-ku, Tokyo,

... (omitted) ...

Items regarding
record of registration

Main office was moved from 84-3,
Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo
as of July 1, 2008.

(registered July 7, 2008)

This is to certify that the above are all of the unclosed items recorded in
the Commercial Register.

April 8, 2009

Sumida Office of Tokyo Legal Affairs Bureau

Toshio Hayashi, Registrar (office seal)

** The underlined descriptions are the cancelled items.*

履歴事項全部証明書

東京都江東区東雲一丁目10番13号
 財団法人国際超電導産業技術研究センター
 会社法人等番号 0106-05-001996

名称	財団法人国際超電導産業技術研究センター	
主たる事務所	東京都江東区東雲一丁目10番13号	
法人成立の年月日	設立許可の年月日 昭和33年1月21日	
目的等	目的 本財団は、超電導に関する調査研究、基礎的な研究開発、国際交流の促進等を行うことにより、超電導研究の円滑な推進を図るとともに超電導関連産業の健全な伸展に寄与し、もって世界経済の発展に資することを目的とする。 本財団は、この目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 超電導に関する調査研究 (2) 超電導に関する基礎的な研究開発 (3) 超電導に関するセミナー、シンポジウム等の開催 (4) 超電導に関する国際交流の推進 (5) 超電導に関する情報の収集及び提供 (6) 超電導に関する試験・評価方法の開発 (7) 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要とする事業	
役員等に関する事項	東京都品川区上大崎二丁目21番10-202	平成20年 3月17日現在
	理事 荒木 浩	
	名古屋市昭和区南山町21番地 理事 豊田 葦一郎	平成20年 3月17日現在
	東京都文京区小石川四丁目16番13-100 8号 理事 篠塚 勝正	平成20年 3月17日現在
	東京都文京区小石川四丁目16番13-220 1号 理事 庄山 悦彦	平成20年 3月17日現在
	東京都三鷹市下連雀五丁目3番1-430号 理事 中道 喜彦	平成20年 3月17日現在
	東京都調布市深大寺北町四丁目14番地3 理事 伊藤 源嗣	平成20年 3月17日現在

東京都江東区東雲一丁目10番13号
財団法人国際超電導産業技術研究センター
会社法人等番号 0106-05-001995

東京都杉並区浜田山四丁目33番3-302号 理事 三村 明夫	平成20年 3月17日重任
	平成20年 6月15日辞任
	平成20年 7月22日登記
東京都台東区入谷二丁目34番4-702号 理事 佐藤 教郎	平成20年 3月17日重任
名古屋市守山区大森二丁目1802番地 理事 野 嶋 孝	平成20年 3月17日重任
横浜市青葉区美しが丘四丁目53番12号 理事 石原 廣司	平成20年 3月17日重任
東京都新宿区左門町6番地 理事 勝 俣 恒 久	平成20年 3月17日重任
大阪市中央区南十六条西七丁目1番7-50 理事 近 藤 龍 夫	平成20年 3月17日重任
	平成20年 6月16日辞任
	平成20年 7月22日登記
東京都八王子市下柚木三丁目2番地1-309 理事 村 山 正 純	平成20年 3月17日重任
名古屋市南中村区名駅一丁目1番4号 理事 松 本 正 之	平成20年 3月17日重任
香川県高松市宮脇町一丁目26番22号 理事 常 盤 百 樹	平成20年 3月17日重任
東京都八王子市北野台三丁目4番14号 理事 秋 田 雄 志	平成20年 3月17日重任
千葉県浦安市日の出五丁目3番セラヴィータ 新浦安D-1206号 理事 大 橋 一 彦	平成20年 3月17日重任

東京都江東区東雲一丁目10番13号
財団法人国際超電導産業技術研究センター
会社法人等番号 0106-05-001996

富山市程新町9番8-12号 理事 永原 功	平成20年 3月17日重任
奈良県生駒郡平群町緑ヶ丘四丁目10番19号 理事 森 詳 介	平成20年 3月17日重任
神戸市東灘区住吉本町一丁目10番56-11 12号 理事 松本 正義	平成20年 3月17日重任
東京都世田谷区松原二丁目32番4号 理事 白玉 良一	平成20年 3月17日重任
神奈川県藤沢市辻堂太平台二丁目2番12号 理事 鳥原 光憲	平成20年 3月17日重任
宮城県仙台市泉区寺岡一丁目23番地の5 理事 高橋 宏明	平成20年 3月17日重任
東京都世田谷区松原一丁目28番10-10 理事 島津 正明	平成20年 3月17日重任
広島県廿日市市対蔵山一丁目5番31号 理事 山下 隆	平成20年 3月17日重任
東京都目黒区駒場四丁目1番6号 理事 下村 節宏	平成20年 3月17日重任
名古屋市昭和区八雲町63番地 理事 三田 敏雄	平成20年 3月17日重任
東京都大田区矢口一丁目12番1-405号 理事 矢野 薫	平成20年 3月17日重任
奈良市登美ヶ丘二丁目1番5-1号 理事 片山 幹雄	平成20年 3月17日重任
東京都大田区北馬込二丁目10番2-801号 理事 田島 克己	平成20年 3月17日重任

東京都江東区東雲一丁目10番13号
 財団法人国際超電導産業技術研究センター
 会社法人等番号 0106-05-001996

福岡県糟屋郡篠栗町大字津波黒110番地2ベ ンダナビルズ篠栗8-501号 理事 眞部利應	平成20年 3月17日就任
横浜市磯子区洋光台三丁目8番29号 理事 西田厚聰	平成20年 3月17日就任
川崎市宮前区宮崎五丁目8番4号 理事 板屋義夫	平成20年 3月17日就任
さいたま市大宮区北袋町二丁目319番地22 理事 黒川博昭	平成20年 3月17日就任
千葉県柏市大室1874番地24 理事 宗岡正二	平成20年 6月15日就任 平成20年 7月21日登記
札幌市中央区南二十条西九丁目1番23-60 佐藤佳孝	平成20年 6月16日就任 平成20年 7月21日登記
東京都江東区大島九丁目4番1-1210号 清川寛	平成20年 7月21日就任 平成20年 7月21日登記
資本金総額	金2億4138万7062円
登記記録に関する事項	平成20年7月1日東京都港区新橋五丁目34番3号から主たる事務所移転 平成20年 7月 7日登記

これは登記簿に記録されている開鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

平成21年 4月 8日
 東京法務局墨田出張所
 登記官

林 峻 夫



整理番号 7486062

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

4/4

PATENT